LAMINATED FILM

Patent Number:

JP59176330

Publication date:

1984-10-05

Inventor(s):

KAWAKAMI KENICHI: others: 02

Applicant(s):

TORAY KK

Requested Patent:

☐ JP59176330

Application Number: JP19830050439 19830328

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08J7/04; B32B9/00; B32B27/00; G11B5/70

EC Classification:

Equivalents:

JP2646522B2

Abstract

PURPOSE:A laminated film excellent in both surface smoothness and easy slidability and suitable as a base for magnetic recording media, etc., prepared by laminating the surface of a base film layer with a continuous layer containing a fluorine compound so that the surface roughness may fall within a

CONSTITUTION: The purpose laminated film is prepared by providing at least one of the surfaces of a base film comprising polyethylene terephthalate or the like with a continuous layer comprising a fluorine compound or with a continuous layer comprising a mixture of a fluorine compound and a high-molecular solid (e.g., epoxy resin) by means of painting or the like so that the surface roughness (Ra) on the side of the continuous layer containing the fluorine compound may be 0.015-0.005mu. The fluorine compounds include, for example, tetrafluoroethylene wax and polychlorofluoroethylene. When the produced laminated film is used in a magnetic recording medium, a magnetic layer is further formed on its surface.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許 公報 (A)

昭59-176330

⊕Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和59年(1984)10月5	日
C 08 J 7/04		7446—4 F		
B 32 B 9/00		2121-4F	発明の数 1	
27/00		7112—4 F	審査請求 未請求	
G 11 B 5/70	1 0 2	7350—5 D		
			/A = =	- \

(全 9 頁)

Colone 1

匈積層フィルム

22出

大津市園山1丁目1番1号東レ

株式会社滋賀事業場内

株式会社滋賀事業場内

②特 顯 昭58-50439

⑩発 明 者 吉井俊哉

願 昭58(1983)3月28日

大津市園山1丁目1番1号東レ

@発 明 者 河上憲市

⑪出 願 人 東レ株式会社

大津市園山1丁目1番1号東レ

東京都中央区日本橋室町2丁目

株式会社滋賀事業場内

2 番地

@発 明 者 前田宏治郎

別 超 基

1. 発明の名称 積層フィルム

2. 特許請求の範囲

(1) 基体フイルム圏の少なくとも片面に、フッ 然化合物を含む逃続層が積層されてなる板層フイルムであり、フッ 案系化合物が積層された側の袋面の袋面粗さ (Ra) が、0.015~0.005 μであることを特徴とする根層フイルム。

3. 発明の詳細な説明

(産菜上の利用分野)

本発明は、表面の平滑性と易滑性が共に優れた 積倍フィルムに関するものである。

〔従来技術〕

近年、磁気記録媒体ペース・コンデンサーベース・グラフインクペースおよび包装ペースなどの用途に、プラスチンクフィルムの需要が急伸している。それらの用途では共通して小型経量化が要望され、同時に、精度が厳しくなつている。ことは、たとえば、磁気記録の分野では、ビデオレコーダーの小型化・軽量化や、ビデオテープの

長時間記録化、高密度記録化という技術革新の志向となつている。この志向に即して、磁気記録媒体は薄く、かつ高密度記録する必要があり、それを実現するためには、ベースフィルムと磁性層の厚みは共に薄く、かのところが、磁性層の厚みが薄くなるとベースフィルムの表面が強まる。従つて破性層表面を平滑にするにはベースフィルム表面の平滑性が必要となる。

特開昭59-176330(2)

た。たとえは、微細粒子を添加したフィルムや。 易滑表面層と平滑表面層とからなる複合フィルム. さらに、架磁性シリコーンやワックスを表面含布 した 積層フィルムなどが知られ、磁気テープペー スフィルムなどに使用されている。

しかし、かかる従来のフィルムには、平滑性を 満足せしめようとすれば易滑性が犠牲になり、逆 に易滑性を満足せしめようとすれば, 平滑性が機 姓になるという欠点がある。また。易滑燈と平滑 層とからなる被合フイルムでは、製品として巻い た後、易滑層の表面突起が平滑層側の表面に転写 するため, せつかくの平滑層側の平滑性が損われ てしまう欠点が付随する。

(発明の目的)

本発明の目的は、上記欠点を解消せしめ、平滑 性と易滑性とが共に使れた積層フィルムを提供す ること。加えて、易滑性の耐久性、耐摩耗性に災 れた機屑フィルムを提供するものである。

(発明の機成)

本発明は上記目的を達成するため、次の構成、

ポリプチレンテレフタレート, ポリヘキシレンテ レフタレート。ポリエチレンピスーα、β+2-クロルフエノキシナエタンー 4.4ージカルポキシ レートなどが代表例である。なお、ホモポリエス テルでもコポリエステルでもよい。さらにポリエ ステルのうちでもポリエチレンテレフクレートは 上記フイルム物性の総合パランスがよいことや。 原料が容易に安く入手可能という理由で、最も好 \$ 1. 10 .

なお,必要に応じて2種以上の樹脂の混合。た とえば、ポリエチレンテレフタレートにポリプチ レンテレプタレートを10~90直盤パーセント 混合してもよい。また、基体フィルム層には、平 均粒径が10μ,好ましくは5μ以上の粒子が含 まれないことが毀ましい。

遊体フィルムの配向状態は特に限定されず。 無 配向、一軸配向、二軸配向のいずれてもよいが、 機械的強度や寸法安定性や剛性の点で 2 軸配向状 態のものが望ましい。

基体フイルムの表面組さ(Ra)は、0.002~0.

すなわち、洗体フイルム層の少なくとも片面に、 フツ 累系化合物を含む連続層が積層されて左る樹 届フィルムであり、フツ素系化合物が積層された 側の表面の表面組さ(Ra)が。 0.015~0.005 μ である積層フィルムを特徴とするものである。

本発明における基体フィルムとは、フィルム状 をしたものであれば特に限定されるものではなく 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂などから広く選択し 得る。たとえばポリエステル、ポリオレフィン、 セルロースアセテート,ポリ塩化ビニル。ポリイ ミド、ポリカーボン、ポリイミドアミド、ポリフ エニレンスルフィドなどが挙げられる。容融押出 製膜が可能という理由からは、 熱可塑性樹脂が好 ましい。さらに、フィルムの機械的強度、剛性、 寸法安定性。耐熱性などの物性を総合して良いと いう理由からポリエステルが好ましい。ポリエス テルは、例えば、飽和椴状ポリエステルを主体と するものが挙げられ。ポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレン 2, 6 ーナフタリンジカルボキシ

レート, ポリエチレンー p ーオキシベンゾエート。

050μ, 好ましくは0003~0040μが超 ましい。

また。基体フィルムの厚みは、3~100μ, 好ましくは4~80μが窒ましい。

本発明に用いられるフッ素系化合物は特に限定 されるものではなく、含フツ索オリゴマ、含フツ 紫ポリマから選択される。含フツ素オリゴマとし ては、フツ緊油、テトラフルオロエチレンワツク ス、含フツ菜アルコール、ペルフルオルアルキル ョージドなどのフルオロオレフインテロマーや. ベルフルオロポリエーテルやペルフルオロオレフ インオリゴマなどが代表例であり、その他、それ らの酸塩, ベタイン, エチレンオキシド付加物, エステル。シリコーンを化学結合させたものなど が挙げられる。また、含フツ器ポリマとしては、 ポリテトラフルオロエチレン, ポリヘキサフルオ ロプロピレン。ポリトリクロロフルオロエチレン。 ポリ塩化ピニリデン、フツ索化合物とシロキサン 化合物の共産合体などが代表例である。

上記フツ素系化合物のうち。本発明に好ましい

特開昭59-176330(3)

のは、含フツ滋オリゴマである。その嬰由は、含 フッネオリゴマは液状あるいは固体状でも均一微 細化しやすいため、本発明フィルムとなした時の フイルムの平滑性が良くなり、また、含フツ紮ポ リマにくらべて、基体フィルムの樹脂との規和力 ・接着力を強くできるからである。同じく親和力、 接着力の点で、含フン絮ポリマのうちでは、ポリ 塩化ビニリデンやポリクロロフルオロエチレンの ような有極性含フッ素ポリマの方が、ポリエトラ フルオロエチレンのような無極性含フツ素ポリマ よりも好ましい。

上記含フツ舞ォリゴマのうちで特に本発明に好 ましいのは,炭紫数が1~30のペルフルオロア ルキル基を有する単量体もしくは重合体からなる ものである。ペルフルオロアルキル茲(一C_{nP27+1}) の炭素数nの範囲は,1~30,好ましくは3~ 30,さらに好ましくは6~30にすると。ベル __フ_ル オ_ロ_T ルキ.ルの 末-端---CF, -基 が整然とフィル 以上を適当に租合せて用いても差支えない。 ム 装面に配列され、その結果として、臨界表面張 力(表面自由エネルギー)の低い表面が形成され

る。また,炭素数πが30を越えると。単盤体も しくは重合体としての粒子径が大きくなりすぎて 積層フィルムとなした時の連続層側表面の平滑性 が損われることがある。ことで述べているベルフ ルオロアルキル基を有する単量体もしくは重合体 は,その分子構造式に,ペルフルオロアルキル基 以外に、カルポキシル基。カルポニル基、アルデ ヒド基。アミノ基、イミノ基、スルホン基。アク リル基,メタクリル基などの官能基を一種以上有 することが、基体フィルムとの親和力・接着力を 増すためと。 積層 する時の分散 媒 (水や有 機 容 媒 など)への相容性を高めるための両方に有利であ り,そのことは,本発明フィルムの横層界面の接 **潜力を上げ、かつ、積層表面の平滑性を得る点に** 有利となる。

本発明では,以上に述べたフン案系化合物を少 なくとも1種類選択して用いればよいが,2種類

本発明のフッ素系化合物を含む連続層とは,上 記のフツ素系化合物そのものの層,または,その

化合物と次に述べる高分子固体とが混合された層 である。

なお,高分子固体を混合すると,本発明フィル ムの易滑性の耐久性。耐摩耗性などが向上するの に役立つ。ととで言う「易荷性の耐久性が向上」 とは、フイルムを長時間繰返し金属固定ガイドに 走行させて摩擦させた後も滑り性が悪化(摩擦係 数が大きくなる)しないことであり。「耐礙耗性 が向上」とは、やはりフィルムを長時間繰返し際 探させた後も。滑り性を付与させるに用いフッ素 系化合物がフイルムから脱落しにくいということ である。

高分子固体の種類は特に限定されないが、フッ **絮系化合物とも遊体フイルムとも親和力が良い熱** 可塑性樹脂,熱硬化性樹脂,反応性樹脂などの中 から選ばれ,たとえば,ニカワ,カゼインなどの 天然水容性高分子。ポリビニルアルコール。メチ ルセルロースおよびセルロース誘導体,尿紫樹脂 やメラミン樹脂などの合成水溶性高分子。ポリエ ステルエーテルなどの水密性ポリエステル,ポリ

エチレンテレフタレート,ポリプチレンテレフク レート, ポリアクリル酸エステル, ポリメタクリ ル酸エステルなどのポリエステル。ポリアクリロ ニトリル、ポリアミド、ポリピニルプチラール。 ポリフツ化ビニル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビ ニリデン。ポリスチレン,ポリ酢酸ビニル。ポリ ブタジェン, ポリウレタン, ポリクロロフレン, フェノール樹脂、アルキッド樹脂、エポキシ樹脂、 架橋性シリコーン樹脂など、および、以上の共重 合体、および、それらの混合物である。その中で もフッ素化合物および基体フィルムとの親和力の 点で、佐体フイルムにポリエステルを用いる場合 は,該高分子固体として、コポリエステルエーテ ルヤエポキシ樹脂が好ましい。コポリエステルエ ーテルは、フィルムとなしたあと連続層側表面に 磁性層(たとえば,強磁性金属 薄膜)を設ける場合 該磁性層と連続層との接着性が向上させる効果が 大きく。また。エポキシ樹脂は滑り性の耐久性を 向上させる効果が大きい。また、コポチェステル エーテルとしては以下の組成のものが有用である。

符開昭 59-176330(4)

まず、酸成分としては、芳香族ジカルポン酸およ び非分音族カルボン酸もよびそれらのエステル形 放性誘導体ジカルボン酸が挙げられ, それらの酸 のうちで芳香族ジカルボン酸が金ジカルボン酸成 分に対し60モル乡以上占めることが好ましく, その範囲で数種のジカルポン酸を併用してもよい。 具体的な酸成分の例は、芳香族ジカルポン酸とし ては、テレフタル酸、イソフクル酸、フクル酸、 2.5-ジメチルテレフタル酸。1.4-ナフタレン ジカルポン酸。 2,6ーナフタレンジカルポン酸、 ピフエニルジカルポン酸。 1.2 - ピス(フェノキ シ) エタンーp, ダージ カルポン酸 および それら のエステル形成性誘導体ジカルポン酸があり。非 芳香族ジカルポン酸としては、蓚酸、マロン酸、 コハク酸,グルタール酸,アジピン酸,セパシン 酸。 1,2~シクロヘキサンジカルポン酸。 1,4~ シクロヘキサンジカルボン酸およびそれらのエス テル形成性誘導体ジカルポン酸がある。

ここで言うエステル形成性誘導体ジカルボン酸 としては、エステル形成性スルホン酸アルカリ金 属塩化合物が代表であり、たとえば、スルホテレンタル酸、5 ースルホイソフクル酸、4 ースルホイソフクル酸、4 ースルホイソフクル酸、4 ースルホオフタレンー 2.7 ージカルボン酸。2 ースルホー1、4 ーピス 一般部分のアルカリ金属塩などがあり、5 ースルホインタタル酸のナトリウムとしてが好けられる。具体的なグリコールが受けられる。具体的なグリコールが分かった。1、4 ーンクロヘキサンジオール。1、4 ーンクロヘキサンジオール。1、4 ーンクロヘキサンジオール。1、6 ー、ジェチレングリコール・ドリエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・リエチレングリコール・

н ← о-сн, -сн, → он

以上のコポリエステルエーテルのうちで最も親 和力の点で好ましいのは、たとえば酸成分として

テレフタル酸 8 0 ~ 9 9 mol まと 5 ースルポイソフタル酸 1 ~ 2 0 mol ま, グリコール成分としてエチレングリコール 8 2 ~ 9 8 mol まとジエチレングリコール 2 ~ 1 8 mol まからなるものである。

以上のような混合組成からなる連続層の組成物に占める。フッ紫系化合物(A)と高分子固体(B)の混合 重量比率 A / B は、0.005~5.0。好ましくは0.2~20である。A / B が 0.005 未満。好ましくは0.2未満では。フィルムの連続層側の設面の易滑性が十分発現せず、一方。A / B が 5.0好ましくは2.0を越すと。高分子固体がフッ深系化合物を十分開促できないため、フィルムの連続層側の耐摩耗性が悪くなり。好ましくない。

本発明故層フィルムにおいては、フツ染系化合物を含む層は、連続層である必要がある。連続層とは、秋層フィルムの任意の表面を顕微鏡倍率250倍で光学顕微鏡観察して、その一視野内において校層フィルムのフツ索化合物を含む層が連続になつているものである。

仮に、連続でなく不連続になつた場合。積層フ

イルムの平滑性に全く欠けるものになつてしまう。 本発明報層フイルムにおいては、フツ素系化合

物を含む連続層側の表面相さ (Ra) は、0.015~0.005μ,好ましくは、0.010~0.005μである ことが必要である。Ra が 0.015μ・好ましく は 0.010μを越えると該連続層側表面の平滑性 が不足してしまう。一方、Ra が 0.005μより小 さいと易滑性に欠けてしまう。

本発明積層フイルムにおいては、フン素系化合物を含む連続層の厚みが 0.001~0.5 μ, 好ましくは 0.01~0.2 μの時、平滑性 と易滑性を両立するという本発明効果が顕著となる。連続層の厚みが 0.001μ, 好ましくは 0.01μより薄いと、易滑性が不十分となりやすく、また、易滑性の耐久性も不十分となりやすいので良くない。

一方、連続層の厚みが 0.5 μ、好ましくは 0.2 μより厚いと、フン 業系化合物が連続層表層に配列しにくくなる結果、 やはり、 易骨性が不十分になりやすく、また、連続層の表面が粗くなりやすいので良くない。

特開昭59-176330(5)

本発明代層フィルムにおいては、フツ森系化合物を含む連続層側表面の臨界表面提力(Tc)が35 dyne/m 以下,好ましくは25 dyne/m 以下のものが,易滑性が非常に良い結果となる。該臨界表面援力が35 dyne/m ,好ましくは25 dyne/m を越えると易滑性が不足する。なお,該臨界表面強力の下限は特に限定されないが,フツ森系化合物のフツ索が選択的に連続層表面に配列される状態の時の値が6 dyne/m と考えられているので,通常、下限は6 dyne/m である。

本発明根暦フイルムにおいては、フッ米系化合物を含む連続層の表層部は、BSCA法による測定値として、フッ素原子(F)と炭素原子(C)の個数比率(F/C)が、0.5~2.0、好ましくは0.7~1.5であることが望ましい。F/Cが2.0好ましくは1.5より大きいと、易滑性の耐久性や耐摩耗性および平滑性が好ましくなくなることがあり、また、F/Cが0.5、好ましくは0.7より小さいと、易滑性が発現しなくなることがあり、注意を襲する。

は,狡者の磁性層を設けるのが好ましい。

次に、本発明の積層フィルムおよび磁気記録媒体の製造方法の大要を述べる。ただし、これに限定されるものでない。

(1) 段層フィルムの製造方法:

先ず、本発明の基体フィルムは、たとえば、前述した然可塑性胸脂を押出機によつて口金からでを押出し、シート状にキャストし、必要に応じて周知の方法で延伸して得る。延伸方法は特に限定されるものではないが、たとえば、同時2 軸クテーョコ・2 段タテーョコークテ、2 段クテーコー・2 段クテーコー・3 日時 2 軸などの延伸により 2 軸延仰されるのが望ましい。

次いて、落体フィルムの少なくとも片面に、フン素系化合物を含む組成物からなる連続層を設ける。

連続層を設ける側は、片面のみの場合と両面と もの場合とがあるが、片面のみの場合には、用途 によつてはその反対面も何らかの易滑処理を施さ x か、本発明积層フイルムにおいては、連続層表面に、直径 $0.05\sim5$ μ の範囲の半円球状粒子が $10^5\sim10^{12}$ 個/ α^2 ,好ましくは $10^7\sim10^{10}$ 個/ α^2 形成されていることが、平滑性と易滑性の両立に有利となる。 10^5 個/ α^2 ,好ましくは 10^7 個/ α^2 より少ないと易滑性に不足がちとなり、一方、 10^{12} 個/ α^2 ,好ましくは 10^{10} 個/ α^2 より多いと、粗面すぎて平滑性が損われやすい。

本発明の段層フイルムの少なくとも片面に磁性層を設け、磁気記録媒体とするのが好ましい。

この磁性層とは、周知の磁性層でァーFe,O,...
CoをドープしたァーFe,O,.. CrO, あるいは強磁性合金といった粉末状磁性材料を有機パインター中に分散させ途布する方法によって形成される磁性層。または、Fe, Co, Ni その他強磁性金属あるいはそれらを含む磁性合金を、たとえば、真空蒸着。スパッタリング、イオンプレーティング、

等気メッキ等の方法によつて形成される磁性層の いずれでもつてもよいが、本発明の効果を有利に 発揮せしめて磁気記録媒体の精度向上を図る点で

なければならないという必要が生じるので、好ましくは、両面ともに連続層を設けると、本発明の効果が一層発揮できる。連続層を設ける方法としては、

- ② 基体となる無延伸フィルムを、あらかじめ 一方向に延伸して後、所定量に調製した前記 組成物の溶液を塗布し、次いで、最初の延伸 方向と直交の方向に延伸し、乾燥せしめる方 法。
- ③ 菇体となるフィルムをあらかじめ2軸延伸してかき、次いで所定量に調製した溶液を塗布し、しかる後乾燥する方法。

などが好ましく適用できるが、安定性と生産性の点で②が最も好ましい。これらの方法は一般に基体フィルムの製膜工程の終了まで(すなわち巻き取りまで)行われるが、一旦、基体フィルム単腹

特開昭59-176330(6)

として巻き取つた後に、弦布一花梁の工程を設ける方法でもよい。また、上記①、②、③の操作は基本操作であり、①、②、③の後に、たとはは経妊のなどのプロセスが加わてもかまわない。かに処する前記組成物の溶液は、水溶液をはないの形で使用できるが、有機溶媒の形は作業環境の安全配が登けるに終したとはない。

や公知の接着促進剤を加えることによつて,基体

フィルムや後加工で形成せしめる層との濡れ性・ 接着性が増す利点がある。なお、該溶液中には公 知の添加剤たとえば帯電防止剤、熱安定剤、紫外 線吸収剤などが本発明の効果を損わない量で添加 されていてもよいことは勿論である。

次いて、得られた機層フイルムは、必要に応じて少なくとも片面をコロナ放配処理などの公知の表面処理を施して、後加工時の易接着性付加をしておき、巻き取る。

(2) 磁気記録媒体の製造方法:

上記秩層フイルムの少なくとも片面。たとえば 磁気テープにするためには片基,磁気ディスクに

するには好ましくは両面に、既述した磁性層を形成させる場合、機層フィスではのの片層をあったが連続層となつのとちらになるを性をのの反対側のとちらしてを関するとなが、記録をでののないはいかが、記録をできませんが、記録をできませんが、記録をできませんが、記録をできませんが、記録をできませんが、記録をできませんが、これをできませんが、できないが、できない。できないのではは、できないのでは、できないのでは、できないのであるのが最も好ましい。

(発明の効果,作用,用途)

本発明の根層フィルムは、上記したように、フッ素化合物を含む速続層が根層され、設連続層 段面の表面祖さが特定以下という特徴ゆえ、先ず平滑性と易滑性が両立するという効果がある。さらに、本発明 根層フィルムは、易滑性の耐久性に優れ、また耐摩耗性に優れるという効果がある。さらに、表面祖さが小さいので、フィルムの透明

性がよい、という効果もある。さらにロールに巻き上げた時、巻き乱れ・スリ錫・突起の桜写がないという効果がある。

なお、磁気記録媒体とした場合は、本発明フィルムが平滑性と易滑性が両立しているので、 従来公知の磁気記録媒体に比べて、 電磁変換 特性と走

待開昭59-176330(プ)

行性が共化後れているという効果を得ることができる。とりわけ、磁気テープとした場合、近年問題となりつつある「高湿度下における走行性の悪化」がみられないという効果がある。

また、本発明母層フィルムの両面ともが連続層の場合、磁気テープで走行性のために従来必要とされているパックコートが不要になるという効果もある。また蒸着ディスクで磁性面保護のため、従来必要とされているトップコートが不要になるという効果も期待できる。

上記の効果を有するので磁気記録媒体は、磁気 テープ、磁気カード、磁気ディスクとして、電算 級・オーディオ・ビデオ、計測用の各用途に用い ることができ、特にビデオ用として用いるのが好ましい。

(測定・評価法)

本発明の各特性値の測定法と効果の評価基準を次にまとめて示す。

(i) 連続階の厚み d (μ):

連続層にセロハンテープを貼り。セロテープ端

(6) 易滑性, すなわち, µs:

(7) 易滑性の耐久性:

テープ状にしたフィルムの連続層側裂面を金属(S U S) 固定ガイド (5 mm φ) に 5 0 0 回繰返し接触走行させた後、上配 (6)の με を 制定した。 走行される折の με よりも 0.1 以内の差であれば耐久性は良く(○)、差が 0.1 を越えれば耐久性は恐い(×)と評価する。

部の連続階をジメチルホルムアミド等の溶剤で溶解除去する。次いでセロテープははがし、セロテープで保護された面と、溶解除去した面との境界を小坂研究所製BTー10高精度段差測定器により測定し、厚みを求める。

上記方法で困難な場合は、日立製作所製透過型電子顕微幾 H ü - 1 2 型を用い、積層フィルムの超薄断面切片を観察し、厚みを求める。

(2) 表面担さ、Ra(μ):

触針式 表面 祖 さ 計 に よる 訓 定 値 を 示 す (カットオフ 0.25 cm, 測 定 値 4 cm で の 値 。 但 し 、J I S ー B ー D 6 0 1 に よる)。

(4) BSCA法によるF/C:

国際電気株式会社製のBSCAスペクトロメータBS-200型を用い、フツ素 1s(F1g) 軌道スペクトルを測定し、各スペクトルの積分強度比を求め、個数比率 F/Cに換算した。

(8) 耐摩耗性:

テープ状にしたフィルムの連続必例装値を金属(SUS)固定ガイド(5 mm ø)に500回繰返し接触走行させた後、フィルム上に付着したスクラッチ量を観察し、その数の多少で次のごとく評価した。

スクラッチ畳	·耐摩耗性評価
非常に少ない	極めて良好(◎)
少ない	身好(0)
3 h	不 良 (×)

(9) 高湿度下走行性, µx:

25℃.85%RHの環境下で1/2インチ幅にスリットされたフイルムに100gの荷重をかけ、引き取り速度1cm/secで引張つた時の巻取り側テンションエを求め、次式により μkを算出した。

$$\mu k = \frac{1}{\pi} \log \frac{1}{100}$$

「なお、摩豫部材には 5 mm すの S U S を用い フィルムの巻き付け角度は 180°にして連続

特問昭59-176330(8)

「層側面が接触するようにして奥施した。」 磁気テープ用として、μk は 0.5 以下が好ましく。 さらには 0.4 以下がより好ましい。

00 磁気テープの走行性:

7000 Hi2 の信号を記録させた試料磁気テープをテープレコーダに装填して、走行開始・停止を繰り返しながら10 m/sec の走行速度で走行させ、同時に出力を測定しながら走行時間が100時間になるまで試験した。その間を通じてテープがガイドローラに張り付いたりせずにスムーズに走行し、かつ、100時間後の出力低下が200 B未満のものを「走行性良好」とし、それ以外は「走行性不良」と判定した。

00 電磁変換特性:

武科磁気記録媒体を再生した時の出力信号を一 リップで把持して95cで幅方向に3.5 倍延伸し 画面分でみた場合に、出力信号が強く、かつ信号 同じくテンタ内で、幅方向に5 多弛緩させつつ 波形がフラットであるものを「良好」、出力信号 2 1 0 ℃で5秒間熱処理して、完全に水分を除去 が弱いか信号波形が変形しているものを「不良」 した。 した。 かくして得られた機層フィルムは、光学顕微鏡

奥施例1

表示化合物を含む層が連続層であることを確認した。また,該連続層の厚みは 0.0 2 0 μ であつた。なか,積層フィルムの全厚みは 1 5 μ であつた。この積層フィルムの評価結果を第 1 裂に示した。なか,連続層と反対側の面の裂面相さは 0.0055 μ であつた。第 1 裂の結果から,該積層フィルムは、平滑性と易滑性が両立して優れ,かつ,易滑性の耐久性に優れ,かつ,耐緊耗性が優れ,かつ,高湿度下走行性に優れていることがわかつた。実施例 2

フッ紫系化合物(A)として C.F., O 〈O〉 SO, Na なる炭紫数 9 の ベルフルオロアルキル 勘を有するものを用い、 高分子固体 (B) として、 次のコポリエステルエーテルを用いて混合し、 盗布組成物の主成分とした。

炭素数が9のベルフルオロアルキル基を含有する含フッ紫オリゴマエマルジョン、「アサヒガードA0-710」(旭硝子株式会社級)を. 固型分波度で2 重量をになるように水溶液として調製した。

一方、固有粘度 0. 6 5 のポリエチレンテレフタレートを 2 9 0 ℃で溶融押出し、静電印加しつつ 2 0 ℃のキャストドラム上にキャストし、無延伸シートとした後、周速差をもたせた一対のロール間で 9 0 ℃で長手方向に 3. 3 倍延伸した。

かくして得られた積層フィルムは、光学顕微鏡観察の結果、盗布した面側の層、すなわち、フッ

上記 A と B を 。 固型分重量比率 A / B = 1 / 1 に して B 5 で 熱水に溶解せしめ、合計固型分濃度 2 重量 5 の水溶液を調製した。なお溶解に際し、対 水溶液重量で 0 0 5 重量 5 のドデシルペンゼンス ルホン酸ソーダを添加した。

実施例3.4 および比較例1.2

特開昭59-176330(9)

フッ器化合物の固型分濃度をそれぞれ 0.0 5 . 0.5 . 4 . 1 0 各重量をとした以外は,实施例 1 と間様にして,极層フィルムを得た。全ての機層フィルムの盗布層は連続層になつていた。上記幾度の順にそれぞれを,比較例 1 . 実施例 3 . 実施例 4 . 比較例 2 とし,それら積層フィルムの評価結果を第 2 表に示した。第 2 表から,実施例 3 . 4 が平滑性・易滑性を両立して従らしめることがわかる。比較例 3 は易滑性に欠け,比較例 4 は平滑性に欠けることがわかる。

奥施例5

実施例1 において、塗布を両面に同時に同一条件で行なつた以外は、全ての条件を実施例1 と同様にして、全厚み15 μの両面積層フィルムを得た。該両面積層フィルム断面を光学顕微鏡観察した結果、片面(の面)も他の片面(回面)の両側層ともが連続層になつていた。それぞれの連続層の厚みは、の面側が0.023 μであつた。各面の評価結果を第3 表に示した。第3 表の結果から。該両面積層フィルムは、平

滑性と易滑性が両立して優れ、かつ、易滑性の耐久性に優れ、かつ高湿度下走行性に優れていることがわかる。次いで、①面に、磁性層として Co-Ni 合金を、厚さ 1000Åになるように真空蒸音し、1/2 インチ幅にスリットして所定の蒸音磁気テープとした。この磁気テープを評価した結果、磁気テープの走行性と電磁変換特性がともに「良好」であつた。

第 1 表

	連続層の厚み (μ)	表面組さ (μ)	庭界表面張力 (dyne/ca)	ESCALE F/C	静縣據係数 μs	易滑性の耐久性	耐摩耗性	高湿度下走行性 # k
奥施例1	0.020	0.0061	1 6	1. 2 4	0.5 1	O	0	0.2 2
, 2	0.013	0.0059	1 8	0.79	0.68	0	0	0.2 4

第 2 装

	フッ素化合物の固定分浸度 (<u>重</u> 量を)	連続層の厚み (μ)	表面租さ (μ)	静除療係数 μs	高湿度下走行性 μ k
比較例1	0. 0 5	0.0 0 0 8	0.0045	>3	0.50
奥施例 3	0. 5	0.0080	0.0060	0.8	0.25
. 4	4	0.0700	0.0080	0.5	0.20
比較例2	1 0	0.6000	0.1) 2 1 0	0.4	0.18

第 3 表

		連続層の厚み (μ)	表面組さ (μ)	臨界表面張力 (dyne/⊂)	ESCAU: F/C	静摩擦係数 μs	易滑性の耐久性	耐摩耗性	高湿度下走行性 μk
実施例5	@	0.021	0.0063	1 5	1. 2 5	0.55	0	0	0.21
	© M	0.023	0.0066	1 4	1. 2 4	0.53	0	0	0.20